JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 62021479 A

COPYRIGHT: (C)1987, JPO&Japio

(43) Date of publication of application: 29.01.87

(51) Int Cl B23K 26/00

(21) Application number: 60158082 (71) Applicant: KOMATSU LTD

(22) Date of filing: 19.07.85 (72) Inventor: MORITSU KAZUO

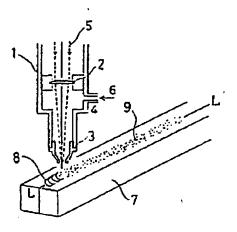
(54) LASER BEAM WELDING METHOD

(57) Abstract:

(19)

PURPOSE: To Increase a penetration depth and to reduce the running cost in welding by feeding a flux by the necessary and optimum quantity on a weld line and by using the flux as a shielding material.

CONSTITUTION: The flux powder 9 necessary and optimum for shielding is piled up on the weld line L - L of a welding but joint 7. A but welding is performed by a laser beam 5 along the weld line L-L via the condenser lens 2 protected by using the gaps 6 for the lens protection. The shielding gas of expensive helium, argon gas, etc. becomes unnecessary because of the inexpensive flux powder 9 piled up on the weld line L-L by the necessary and optimum quantity acting as the shielding material in advance. Moreover with the exothermic reaction of the energy of the laser beam 5 and the flux material the temp on the welding zone is raised and the penetration depth is increased. Consequently the running cost is thus reduced as well as the increase in the penetration depth.



®日本国特許庁(JP)

⑪特許出顧公開

[®]公開特許公報(A)

昭62-21479

@Int_Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和62年(1987) 1月29日

B 23 K 26/00

6527-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

60発明の名称

レーザ溶接方法

②特 願 昭60-158082 ②出 顋 昭60(1985)7月19日

切発 明 者 森 津

和夫

枚方市上野2丁目4番地4号

切出 頤 人 株式会社小松製作所

東京都港区赤坂2丁目3番6号

四代理人 弁理士松泽 新

明 紺 書

1、発明の名称

レーザ溶技方法

2. 特許請求の範囲

被溶接物の溶接線上にフラックスを、シールドガスの使用を全く必要としないようにシールドに必要な通量だけ加えて、該フラックスをシールド材として用いることを特徴とする、レーザ溶接方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、レーザビームを用いて深溶込み 溶接を行う方法に係り、特に高値なシールドガ スを用いずに大幅なコスト低減をはかる深溶込 溶接方法に関する。

(従来の技術)

従来この種のレーザ熔接方法としては、COL アーク溶接などの溶接方法と同様に溶接部の酸 、化防止の目的でシールドガスを使用するのかー

(1)

殷である。

第3回はその溶接装置の一部を示し、a は存 接へッド(トーチ)、b は集光レンズ。c はノ ズル、d はシールドガス強入口。 a はレーザビ ーム、f はアシストガス又はシールドガスでへ りつム (He) 又はアルゴン (Ar)、 g はシ ールド雰囲気、h はワーク (溶接用試料)を示 す。

(発明が解決しようとする問題点)

上記使来の溶接方法においてはヘリウムやアルゴンなどの真価な不衝性ガスを使用しないと 第4回に示したように十分な溶込深さが得られない。

さらに第5回のシールドガス流量と溶込際さの関係からも明らかのように、十分な溶込限さを得るためには30 l/min~50 l/minのシールドガス流量を必要とするため、レーザ溶接時のランニングコストに占める副合が非常に高く、レーザ溶接法通用時の最大のネックとなっている。またシールドガスにヘリウムやアルゴンガスを

(2)

特開昭62-21479 (2)

使用するとレーザビームやキーホールからの金 属蒸気との反応によりプラズマを生じるためレ ーザビームのエネルギが有効に海接に使用され ないというような不具合をもつものである。

(問題点を解決するための手段及び作用)

A

この発明は上記の点に踏みなされたもので、サブマージアーク溶接などで使用するフラックスを溶接線上に通量保給して、これをシールド材として用いることによって、高価なシールドガスの使用を促止することによって、大幅にランニングコストを低減すると共に、フラックスとレーザビームのエネルギとの発熱反応により溶接部の温度が上昇し溶接環さが向上する。

(実施例)

以下図面に基いてこの免明の実施例について 説明する。

B

第1図において、1は搾接ヘッド (トーチ)。 2は集光レンズ。3はノズル、4はレンズ保護 用ガスの流入口。5はレーザピーム。6はレン ズ保護用ガスで、例えばN。ガスである。以上 (3) の溶接ヘッドの構成は従来のものと同様である。 7 は溶接用ワークで突合せ継手を示し、L-L は熔接線。8 はビード、9 はフラックス観束で ある。

この発明の特徴は特に溶接線上にフラックス 物末3を、シールドに必要な速量だけ盛ってお くことで、高価なシールドガスを全く用いる必 変がなく、安価なフラックスをシールド材とし で採用でき、コストの大幅な低級がはかられる。 そして、フラックス材とレーザビームのエネル ギーの発熱反応によって存締の温度が上昇し、 溶込深さも著しく向上する。また、シールドガ スにヘリウムやアルゴンを用いないためアラズ マの発生がないためレーザビームのエネルギ 有効に使用され、溶込深さの向上に寄与する。

第2回はこの発明の他の実施例を示す。フラックス粉末9を容器10内に収納し、これを排出 管11を通して溶接部に通費を自動供給して行く ようにしたものであって。その他の部分は第1回に示したものと同様である。

(4)

この実施例のものも第1図のものと関機な効 果を奏することはいうまでもない。

(桑朝の効果)

この発明は上述のようにして成らので、安価 なフラックスをシールド材として用いることに より大幅に搭接ランニングコストを低減するこ とができ、フラックス材とレーザビームのエネ ルギーとの発熱反応により溶接部の温度が上昇 し、溶込深さが向上する。

また、この発明では従来のもののようにつり ウムやアルゴンをシールドガスとして使用しな いため、レーザビームやキーホールからの金属 医気との反応により生じるプラズマなどが発生 することがないので、レーザビームのエネルギ ーが有効に使用され、将込み深さの向上が期待 できる。

4. 図暦の簡単な説明

第1回及び第2回はそれぞれこの発明の方法 を実施するためのレーザ溶接装置の2つの実施 例を示した優略図、第3回は能来のものを示し、

(5)

第4回はその場合の各シールドガスを使用した ときの将接速度に対する滑け込み深さの関係を 示すグラフ、第5回は同じくシールドガス流量 に対する溶け込み深さの関係を示すものである。

1…冷波ヘッド、1…捨後用ローク。

8 ーピード、9 …フラックス、

レーレ…溶接線

(6)

